ULVAC 株式会社 アルバック

orpora

ULVAC

株式会社 アルバック

〒 253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 TEL: 0467-89-2033

www.ulvac.co.jp

FONT

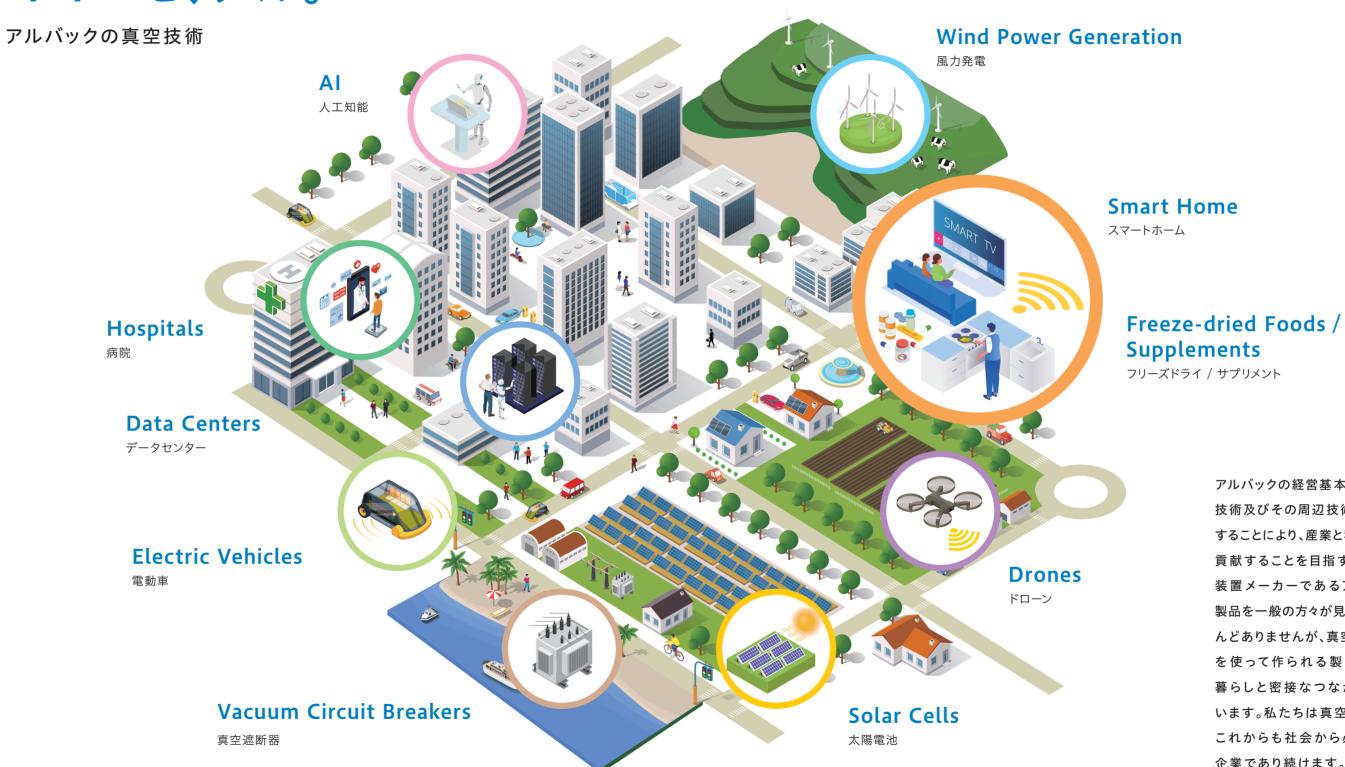
0114N2025092000DNP

の

極限を追求する

2025 - 2026

ココニモ、アル。



アルバックの経営基本理念は「真空 技術及びその周辺技術を総合利用 することにより、産業と科学の発展に 貢献することを目指す」です。製造 装置メーカーであるアルバックの 製品を一般の方々が見る機会はほと んどありませんが、真空技術や装置 を使って作られる製品は、人々の 暮らしと密接なつながりを持って います。私たちは真空技術により、 これからも社会から必要とされる 企業であり続けます。

TOP MESSAGE

イノベーションの創出で 産業と科学の発展に貢献し、 豊かな未来を創造する

アルバックは1952年、日本ではまだ真空技術が 普及していなかった時代に創業しました。 「真空技術で産業と科学の発展に貢献しよう」と、 若い研究者たちが立ち上げたベンチャー企業だったのです。 現在では、真空装置、コンポーネント、材料、分析機器など 多様な真空技術を持ち、研究開発、製造、販売、カスタマーサポートを 総合的に提供する真空総合メーカーに成長しました。 これからも最先端のイノベーションを実現し、 あらゆる産業で必要とされるアルバックであり続けたいと考えています。 今後も皆様のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長 CEO

岩下簕生

BASIC CORPORATE PHILOSOPHY

アルバックグループは、互いに協力・連携し、 真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、 産業と科学の発展に貢献することを目指す。

ULVAC

社名の由来

アルバック(ULVAC)とは「Ultimate in Vacuum」のULとVACを合わせた造語で、「真空の極限を追求する」という意味です。新たなステージへの飛躍を念頭に、真空技術を補完する新技術分野への取り組みを活発に行いながら、アルバックブランドをさらに進化させてまいります。



HISTORY

創業から70年以上、時代の産業構造の変化に応じて真空技術をコアとした新しい技術の創造に果敢に挑戦し、 産業の復興や高度成長を支えてきました。市場の変化に伴い積極的にグローバル化を進め、海外売上比率は約7割となっています。 「真空技術で産業と科学の発展に貢献したい」という創業当時の若い研究者たちの熱い思いは アルバックのDNAとして、今もなお、受け継がれているのです。

1952 |日本真空技術株式会社設立 |白光舎(現 市光工業(株))から 自動車部品のメッキ用 真空蒸着装置を初受注

1955 | 大森工場を開設、 国産装置の製造に着手



1959 横浜工場を開設

1960 | 真空溶解炉や真空蒸留装置など 重厚長大産業向け大型真空装置を 次々と開発

1964 | アルバック初の海外現地法人を 香港に設立

1968 | 神奈川県茅ヶ崎市に本社・工場完成

1972 | アルバック初の本格的な研究機関 として超材料研究所を開設

1975 | IBMより世界初全自動 真空蒸着装置「システム731」受注



1986 | 世界初のマルチチャンパ型 スパッタリング装置 「MCHシリーズ」が多くの 半導体メーカーから好評を博す



1988 「ハードディスク向け製造装置 「SHDシリーズ」が世界的にヒット

1990 | 半導体製造装置の専門工場として 富士裾野工場を開設

1992 | FPD事業の礎を築いたLCD用 枚葉式成膜装置「SMDシリーズ」を リリース



1995 中国に真空ポンプの生産拠点、 韓国に販売・サービス拠点を設立

2001 | 半導体電子技術研究所を開設 | 社名を株式会社アルバック (英文名 ULVAC, Inc.)に変更

2004 | 本社・工場(茅ヶ崎)新社屋完成



|東京証券取引所市場第一部上場 |中国蘇州に本格的な真空装置の 生産拠点を設立 2005 | 韓国に大型ディスプレイ 製造装置の大規模生産拠点を設立

2006 | 台湾に大型ディスプレイ 製造装置の生産子会社を設立

2007 | 材料の開発・製造を担う 千葉富里工場を開設 | 薄膜太陽電池一貫製造ラインを受注

2011 |韓国に韓国超材料研究所を設立

2015 | 未来技術研究所を設立

2016 | 愛発科真空技術(蘇州)有限公司で 大型ディスプレイ用装置の 製造を開始

2018 | 大阪大学内にアルバック未来技術 協働研究所を開設

2021 |東京工業大学(現東京科学大学) 内にアルバック先進技術協働研究 拠点を開設

2022 | 創立70周年を迎える

2024 | 韓国にTechnology Center PYEONGTAEKを設立







半導体及び 電子部品製造装置



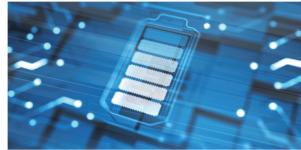
あらゆるものがインターネットにつながるIoT、膨大なデータを 分析し新たな価値を生むビッグデータ、高度・高速情報処理 技術が作る生成AI、自動運転やEV化が加速度的に進化する 次世代自動車など、新たな社会・産業構造の実現が始まって います。これらの技術革新を支えるメモリ、ロジック、パワー 半導体、アナログ半導体、MEMS、通信デバイス、オプトデバイス など様々な用途、製品の開発、生産にご利用いただける装置を グローバルかつタイムリーに提供するため、研究開発と技術・ 生産革新を続けています。





- 半導体 (メモリ、ロジックなど) 製造装置
- ■電子部品(パワー半導体、MEMS、通信デバイス、オプトデバイス など) 製造装置
- ■電子実装装置(WL-CSP、FoPLPなど)





ディスプレイ・ エネルギー関連 製造装置



真空及びその周辺技術を総合利用した先進的な製造ソリュー ションの提供を目指しています。社会課題を解決するために、 EVバッテリー部材製造用の巻取式成膜装置や、スマートフォン・ パソコン・タブレット・TVなどのディスプレイ製造用の成膜装置を 提供しています。巻取式成膜装置で製造される部材は、バッテリー の軽量化、安全性向上、省資源化の実現に貢献します。また、ディス プレイ製造装置は、スマートフォンやタブレットなどの軽量化と 省資源化の実現が期待されます。多様化する社会課題の解決に 向けた装置の開発、製造、販売、サポートを一貫して行い、お客様 のご要望にお応えします。



- ●巻取式(蒸着、スパッタリング)装置●液晶ディスプレイ製造装置
- ■有機ELディスプレイ製造装置



コンポーネント



一般産業用装置



私たちの生活は真空技術、低温技術を利用した製品に囲まれて います。たとえば、スマートフォンや電子部品などの製品を作る 過程で、真空技術、低温技術が不可欠です。アルバックは、真空を つくる「真空ポンプ」をはじめ、真空(圧力)を測定する「真空計」、 真空中のガス種を測定する「プロセスガスモニタ」、真空を維持 するために漏れを調べる「ヘリウムリークディテクタ」、また、各種 成膜装置用電源、クライオポンプ、低温機器など、付加価値の 高い製品を顧客満足のためにグローバルに提供しています。



■ クライオポンプ

■低温機器

- ■成膜コントローラ
- ■真空計

真空ポンプ

- ヘリウムリークディテクタ
- プロセスガスモニタ
- 各種成膜用電源 ■真空搬送ロボット

真空バルブ

創業から金属業界、自動車業界、家電業界など、常に時代に フィットした装置や技術を提供し、様々な産業の発展に貢献 してきました。現在では、これまで培った基盤技術を駆使して、 EV駆動モータに使われる希土類磁石の真空溶解炉や真空焼 結炉、タンタルコンデンサ製造用真空焼結炉、各種熱交換器 製造用真空ろう付け炉、リークテスト装置などを手掛けています。 また、ライフサイエンス分野においては、医薬品用凍結真空乾燥 装置など、幅広い産業や分野に多彩なソリューションを提供して います。





- ■真空熱処理炉 ■真空ろう付炉
- ■真空溶解炉
- 微噴凍結乾燥装置
- リークテスト装置 ■ 凍結真空乾燥装置

5 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 6





材料

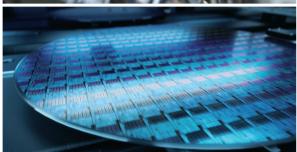


真空技術に関わる高品質、高性能な先端材料を提供しています。 市場のニーズに対応した半導体や電子部品の成膜プロセスで 使用される薄膜材料(主にスパッタリングターゲット)を開発、製造、 販売しており、お客様の最先端デバイスの開発、生産に貢献して います。高機能材料分野では、電子部品、化学産業、医療産業、 加速器などに使用される高融点活性金属材料(タンタル、ニオブ など)の開発と、通常扱いが難しいとされる高融点活性金属部品 の溶解、加工、製造をお客様のご要望に合わせて行っています。



- ■スパッタリングターゲット材料
- 高融点活性金属材料及び部品製作





表面分析装置、 マスクブランクス*他



「目に見えないものをデータ・情報に変える」分析技術で、材料の表面や界面の微細構造・組成を高精度に解析し、研究開発や品質管理、故障解析を支援する表面分析装置を開発、製造、販売しています。XPS、AES、SIMSといった分析技術においては、世界トップクラスの性能と実績を有し、半導体、エレクトロニクス、エネルギーなど多様な産業分野のニーズにお応えします。また、半導体やFPD(フラットパネルディスプレイ)製造におけるリソグラフィ工程に不可欠なマスクブランクスを開発、製造、販売しています。

※ 半導体集積回路の製造において、回路を転写する原版のこと。







- ■表面分析装置
- ■マスクブランクス 他

CORPORATE DATA

2025年6月30日現在

商号 株式会社アルバック

ULVAC, Inc.

商標 ULVAC

本社 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

設立 1952年8月23日

資本金 208億7,304万2,500円

売上高 連結 2,511億8,400万円(単体 988億5,100万円)

従業員数 連結 6,132名(単体 1,648名)

事業内容 ディスプレイ・半導体・電子・電気・金属・機械・自動車・化学・食品・

医薬品業界及び大学・研究所向け真空装置、周辺機器、真空コンポーネント、

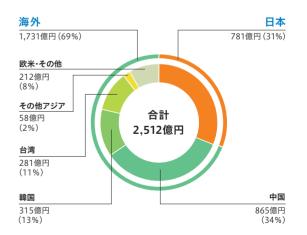
材料の開発・製造・販売・カスタマーサポート及び諸機械の輸出入。

また、真空技術全般に関する研究指導・技術顧問。

事業別売上高

真空応用事業 真空機器事業 521億円(21%) 1,990億円(79%) その他 255億円 (10%) 半導体及び 電子部品製造装置 材料 893億円 合計 266億円 (36%)(11%) 2,512億円 一般産業用装置 135億円 (5%) コンポーネント ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 431億円 531億円 (21%)

地域別売上高

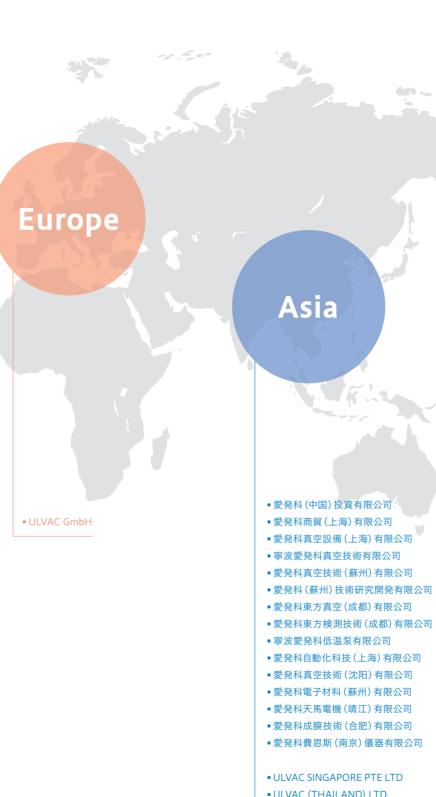


(注)記載された金額は四捨五入しておりますので、各項目の合計値が一致しない場合があります。

7 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 8

ULVAC WORLDWIDE





Asia ■ 愛発科 (中国) 投資有限公司

- ULVAC KOREA, Ltd.
- Pure Surface Technology, Ltd.
- ULVAC CRYOGENICS KOREA INCORPORATED

Global Network

- ULVAC TAIWAN INC.
- ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP.
- ULVAC SOFTWARE CREATIVE TECHNOLOGY, CO.,LTD.
- ULVAC Materials Taiwan, Inc.
- ULVAC AUTOMATION TAIWAN Inc.
- ULCOAT TAIWAN, Inc.

North America

- ULVAC Technologies, Inc.
- Physical Electronics USA, Inc.

ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026 10

■ ULVAC SINGAPORE PTE LTD

- ULVAC (THAILAND) LTD.
- ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.
- ULVAC SINGAPORE PTE LTD, India Branch

9 ULVAC, Inc. CORPORATE PROFILE 2025-2026